PAT-NO:

IP404023373A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 04023373 A

TITLE:

LASER CONTROL DEVICE

PUBN-DATE:

January 27, 1992

## INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

IEHISA, NOBUAKI

#### ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

FANUC LTD N/A

**APPL-NO:** JP02124571 **APPL-DATE:** May 15, 1990

INT-CL (IPC): H01S003/00, B23K026/00, H01S003/094, H01S003/10

US-CL-CURRENT: 372/9

## ABSTRACT:

PURPOSE: To enable an operator to grasp correctly a remaining workable time and to execute reliably a cleaning of optical components and the like by a method wherein a characteristic curve is found from a laser oscillation efficiency and the workable time is calculated and is displayed.

CONSTITUTION: Laser output measured by a power sensor 24 is converted into a digital 10, while an output voltage and highvalue by an AD converter 25 and is stored in a memory frequency current of a power supply for excitation use are also read in the memory laser output, the output voltage and the high-frequency current are stored in each time of rise of a laser . An efficiency calculating means 31 finds excitation input from this output voltage and the high-frequency current and finds a laser oscillation efficiency from this output. A characteristic curve generating means 32 generates a excitation input and the laser oscillation efficiency. A working time calculating means characteristic curve from this laser oscillation efficiency from 33 calculates a workable time of up to reach a low limit of laser the characteristic curve and displays the workable time on a display 18.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

## ⑩ 日本国特許庁(JP)

m 特許出願公開

# ◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-23373

®Int. Cl. 5 H 01 S 3/00 B 23 K 26/00 H 01 S 3/094 3/10

識別記号 庁内整理番号 G 7630-4M @公開 平成 4 年(1992) 1 月27日

G 7630-4M M 7920-4E Z 7630-4M

7630-4M 7630-4M H 01 S 3/094

H 01 S 3/094 S 審査請求 未請求 請求項の数 9 (全8頁)

60発明の名称 レーザ制御装置

②特 願 平2-124571

②出 題 平2(1990)5月15日

四年 頭 千2(1990) 5 万 四発 明 者 家 久 信 明 山梨県南都

言 明 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地 フアナツク 株式会社レーザ研究所内

⑦出 願 人 フアナック株式会社 郊代 理 人 弁理士 服部 殺巌 山梨県南都留郡忍野村忍草字古馬場3580番地

#### BB \$FB :

# 1.発明の名称

- 9 特許請求の範囲
- (1)高周波電圧による励起入力によって励起さ れるレーザ発援器を制御するレーザ制御装置にお

前記レーザ発振器のレーザ出力を測定するレー ザ出力測定手段と、

前記励起入力と、レーザ出力からレーザ発振効 率を計算する効率計算手段と、

複数の前記レーザ発振効率を基に、レーザ発振 効率の効率特性曲線を生成する特性曲線生成手段 L

前記効率特性曲線から、下限レーザ発展効率ま での稼働可能時間を計算する稼働時間計算手段と、 前記稼働可能時間を表示する表示装置と、

を有することを特徴とするレーザ制御装置。

- (2) 前記励起入力は、放電励起型ガスレーザの 場合には放電電波と印加電圧との機による電力に よって決定することを特徴とする請求項1記載の レーザ制御装置。
- (3)前記島紀入力は、光島起型団体レーザの場合には駱紀光を発生させる励起ランプの島起入力、 あるいはレーザダイオードの島起入力とすること そ物散とする請求項1記載のレーザ銅野美麗。 (4)前即レーザ出力制定手段はレーブ発販器を
- (4) 前記レーザ出力測定手段はレーザ発展器を 構成するリア鉄から透過して出射されるレーザ光 を測定するように構成したことを特徴とする請求 項 1を整めレーザ制御装置。
- (5) 納記接機可能時間とともに、あるいは単独 で、一回当たりの稼働時間から、使用可能な起動 回数を計算して、前記表示装置に表示することを 統骨とする株本項 1 記載のレーザ制御装置。
- (6) 前記効率特性曲線が回帰曲線であることを 特徴とする請求項1記載のレーザ制御装置。
- (7)前記回帰曲線が指数関数曲線であることを 特徴とする請求項6記載のレーザ制御装置。

- (8) 前記回帰曲線を生成するために使用するデータを前記複数個のデータから任意に抽出、選択できるように、前記特性曲線生成手段を構成したことを特徴とする請求項6記載のレーザ制雑数個。
- (9) 前記稼働可能時間を越えたときに、警告表示を前記表示画面に表示し、同時に警告音を発する警告音発生装置を備えたことを特徴とする請求項1記載のレーザ制御装置。

# 3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明はレーザ発振器を制御するレーザ制御装 匿に関し、特にレーザ発振器の保守情報を表示す るレーザ制御装置に関する。

#### (従来の技術)

CO, ガスレーザ等のガスレーザ発援器は高効 率で高出力が得られ、ピーム特性も良いので、数 値制御装置と結合されたNCレーザ装置として金 属加工等に広く使用されるようになった。このよ

#### が捌離する。

このような原因により、レーザ発展効率は稼働時間とともに低下する。第6回はレーザの稼働時間とレーザの歌歌中の関係を示す図である。第6回はレーザ発展観像情略時間トであり、報館はレーザ発展観光を構動を構動を開かてある。ここで、レーザ発展観楽すないる。レーザ発展効率すが下限レーザ発展効率することが行われている。このような例として特別平1-271081号がある。この筆音を見たまペレータはレーザ発展調の流行器の光学器のの情報を支すべき響音が表示装置に支売することが行われている。このような例として特別平1-271081号がある。この筆音を見たまペレータはレーザ発展器の第80光学器品の情報を響音が発生したま、まやかに実施しなければばらない。

#### [発明が解決しようとする課題]

しかし、オペレータはレーザ発奨装置を起動してみて、始めて警告を知ることとなる。通常、オペレータはレーザ発展装置を使用してレーザ加工の予定を長期的に立てているため、実然発生する

うなガスレーザ発展器においては、発抵効率を向 上させるために、レーザ発展を行って高温になっ たレーザガスを光分再冷却する必要がある。この ため、レーザガスを絶えずルーツブロワ等の迷風 聴で冷却器を通して旋躍内を構造させている。

しかし、この送風機によりレーザが水が高速で 順退している送風系内部には、送風機の軸斐け断 使用されている酒番料、例えばグリースまたは オイルが封入されており、この潤滑剤が透風系に 微量であるが混入する。また、レーザ発質器を製 造する場合においても偶発的に送風系内部にSi (シリコン)、Pe(鉄)を主成分とする塵埃等 が混入する。

混入した潤滑剤、塵埃等は送風系を経由してレ ーザ共振器を構成する光学部品の表面に付着し、 光学部品の反射率または透過率を低下させる。

また、レーザ共振器に使用されている光学部品、 特に出力鏡を構成する誘電体コーティングは光耐 力が弱いために、これらの潤滑剤、塵埃等が付着 しない場合においてもレーザ発張とともに誘電体

警告に対して、直ちに光学部品の清掃、交換を実 施することが不可能な場合が多い。

この結果、ともすれば光学部品の海槽や交換が なおざりになり、レーザ発張器は指令出力と実際 に出射される。 かかる。 さらに、このような状況が長く続くと、 レーザ励起電源や故電管等の破壊に至る場合も生 していた。

これらの対策として往入電力をクランプする機能を追加することも考えられるが、レーザ励起電 即一数電管が破壊されるのが防止できるが、光学 既島の滑揚で削別性機能のに実施されないまま、光学 际島の滑揚で削別性機能を回復するものが、交換をしなければならない程度まで劣化してしまうような 助果となる。

また、このような警告が発生する前に光学部品 の情揚を行う為に往意深くレーザ発展器のレーザ 発展効率を起動毎に確認し、下限レーザ発展効率 ヵまより高い、レーザ発援効率ヵ1を目安にクリ ーニングを行うことも可能である。

第?図はレーザ発振効率の変化の異なる2つの 特性曲線を示す図である。各権の趣味は第6回と 同じである。効率特性曲線Cでは効率 1 から稼 他時間 h a で下限レーザ発張効率 2 ℓ に達する。 一方、効率特性曲線Bでは、発振効率 2 1 から下 限レーザ発展効率 2 ℓ に到達するまでは長時配き なる。従って、特性曲線Bの場合は光学部品を 揚しなくも良いのに清掃をすることになる。

本発明はこのような点に鑑みてなされたもので あり、レーザ発振器の起動時にレーザ発振効率を 計算し、これらのデータから下限レーザ発振効等 に到達する時間を推定して、表示するレーザ制御 物質を提供することを目的とする。

## [課題を解決するための手段]

本発明では上記課題を解決するために、

高周波電圧による励起入力によって励起される レーザ発振器を制御するレーザ制御装置において、 前記レーザ発展器のレーザ出力を測定するレーザ

る。これによって、事前に光学配品の清掃を実施 する計画を立てることが出来るので、光学部品の メインテナンスが確実に、また速やかに行われる。

#### (事施例)

以下、本発明の一実施例を図面に基づいて説明 する。

第2回は本発明の一実施例のレーザ制御装置のハードウェアの構成を示したブロック圏である。 回において、プロ・サーは図示されていないR のMに格めされた制御プログラムに基づいて、メー モリ10に格納された加工プログラムを読み出し、 NCレーザ装置全体の動作を制御する。出力結都 団は2は内部にログAコンパークを内蔵しており、 つセセッサ1から出力された出力指令値を電流液 令値に変換して出力する。動起用電源31は前用電 減め電圧を発生し、電液指令値に応じた高周複 減め電圧を発生し、電液指令値に応じた高周複 減め電圧を発生し、電液指令値に応じた高周複 減め電圧を発生し、電液指令値に応じた高周複 対の電圧及び高周複電流は出力制御回路2を孫由 出力測定手段と、前記酷紀入力と、レーザ出力からレーザ発数が半を計算する効果打計手段と、複数の前記レーザ発数が半を話に、レーザ発数効果 の前記レーザ発度効率を落に、レーザ発振効率 のが集特性曲酸や生成する特性曲酸性成手段と、 前記効率特性曲酸から、下限レーザ発振効率まで の疑傷可能時間を計算する稼働時間計算手段と、 前記能可能時間を表示する表示装置と、を有す ることを特徴とするレーザ制部装置が、提供され

#### (作用)

効率計算手段は、レーザ島紀入力とレーザ出力 からレーザ発展効率を計算する。このレーザ発展 効率をレーザ発展での配動時程に求め、これらの データから効率特性曲線を求める。接触時間計算 手段は効率特性曲線から、下限レーゲ発展効率ま での核範可能時間と計算する。この核節可能時間 は表示効塞に表示される。

従って、オペレータはレーザ発振器内部の光学 部品の清掃時期を正確に予知することが可能にな

して、プロセッサ1によって読み取れるように構成されている。この出力電圧及び高周波電流は後述の励起入力の計算に使用される。

放電管4の内部にはレーザガス19が循環して おり、励起用電源3から高周波電圧が印加される と放電を生じてレーザガス19が励起される。

リア接5は反射率 9 9. 5%のゲルマニウム (Ge) 類の線、出力線 6 は反射率 8 5%のジンクセレン (2 n Se) 類の線であり、これらはファブリベロー型共振器を構成し、励起されたレーザガス分子から放出される 1 0. 6 μπの光を地報して一部を出力減6 からレーザ光?として外部に出力する。

出力されたレーザ光7は、装述するシャッタ 2 3 a が開いている時には、ペンダミラー8で方向 を変え、集光レンズ9によって0.2 mm以下の スポットに集光されてワータ17の表面に照射さ れる。

メモリ10は加工プログラム、各種のパラメー タ等を格納する不揮発性メモリであり、バッテリ バックアップされたCMOSが使用される。なお、この他にシステムプログラムを格納するROM、一時的にデータを格納するRAMがあるが、本図ではこれらを省略してある。

位 圏制部 目落 1 1 はプロセッサ 1 0 指令によっ てサーボアンプ 1 2 を介してサーボモータ 1 3 を 回転制卸し、ボールスクリュー 1 4 及びナット 1 5 によってテーブル 1 6 の移動を制御し、ワーク 1 7 の位置を制御する。図では 1 軸のみを表示し であるが、実際には複数の制御輪がある。表示装 匿 1 8 には C R T 或いは液晶表示装置等が使用さ れる。

送風機20にはルーツブロワが使用され、レーザガス19を冷却器21a及び21bを適して精 現する。冷却器21aはレーザ発展を行って高温 となったレーザガス19を冷却するための冷却器 であり、冷却器21bは送風器20による圧縮熱 を除去するための冷却器である。

シャッタ制御回路 2 2 はプロセッサ 1 の指令に 基づいてシャッタ 2 3 a を開閉する。シャッタ 2 3 a は表面に金メッキが絶された銅板またはアル ミ板で構成されており、閉時には出り線 6 から出 力されたレーザ光7を反射してビースブソーバ 2 3 bに吸収させる。シャッタ 2 3 a を開くとレ ーザ光7 がワーク 1 7 に照射される。

パワーセンサ24は熱電あるいは光電変換業子等で構成され、リア級5から一部透透して出力されたレーザ光を入力してレーザ光7の出力パワーを測定する。A/D変換器25はパワーセンサ24の出力をディジタル板に変換してプロセッサ1に入力する。

第1図は本発明の一実施側のレーザ制卵装度の 採働可能時間を求める機能を達成するためのブロック 間である。パワーセンサ 2 によって間定さ れたレーザ出力はAD変換器 2 5 でディジタル値 に変換されて、メモリ10に移納される。一方、 動起用電源3の出力電圧及び高周波電銃もメモリ 10に接み込まれる。このレーザ出力、出力電圧 ではなったが、効率計算手段31はの出力電圧及び高 ていく。効率計算手段31はこの出力電圧及び高

周波電波から動起入力を求め、この励起入力とレ ーザ出力からレーザ発展効率を求める。特性血線 生成手段32はこのレーザ発展効率から特性血線 を生成する。稼働時間計算手段331は特性血線か ら下限レーザ発質効率に到達するまでの採動可能 時間を計算して、表示装置18に表示する。

第3回は本発明の処理のフローチャートである。 図において、Sに続く数値はステップ業号を示す。 (S1) 効率計算手段31はメモリ10のレーザ 出力を読み取り、励起用電源3の出力電圧、高周 破電波から励起入力を求める。この励起入力とレ ーザ出力からレーザ発度効率を求める。

[S2] 特性曲線生成手段32はこれらのレーザ 発振効率から、特性曲線を生成する。特性曲線に ついては後述する。

(S3) 稼働時間計算手段33は、この特性曲線 から、下限レーザ発振効率 n l に到達するまでの 稼働可能時間を計算する。

[S4] この稼働可能時間を表示装置18に表示 する。なお、効率計算手段31、特性曲線生成手 股32、稼働時間計算手段33はソフトウェアで 構成される。

なお、稼働可能時間を越えて、レーザ装置が運 転されているときは、その旨の警告を表示装置! 8に表示するとともに、オペレータへの警告音を 発生する警告音発生装置を設けることもできる。

第.4 図は特性曲線の例を示す図である。第.4 図 では機材はレーザ発張器の接掛時間 h、 縦軸はレ 一が発振効率 p である。特性曲線 A は稼働時間と ともに、レーザ発振効率 w が を している。今、点 P b の位置にあるものとすると、 稼働可能時間 h r 経過後に下限レーザ発振効率 p まに到達するものと推定できる。特性曲線 A は一 材に、

 $A = K \cdot e \times p (-\alpha t)$ 

で表すことができる。ここで、Kは定数、αは減 変定数である。

第5図は第4図のB部の詳細を示す図である。 ここでは、点Pbでのレーザ発援効率をNとし、 一回前のレーザ発援効率を(N-1)とし、8回 前のレーザ発援効準を(N-8)で表している。 これらの点を回帰分析により、回帰曲線として、  $A=K\cdot e \times p \left(-\alpha t\right)$ 

を満足するようにK、αを求める。

また、これらのレーザ発援効率のデータは連続 に取らずに、1個おき、あるいは2個おき毎にと るように、複数個のデータから任意に抽出、選択 できるようにすることもできる。

上記の説明では、下限レーザ発表効率 v & に到達するまでの稼働可能時間を表示要素に表示することで説明したが、一般に一回当たりの稼働可能 ロー定である場合が多いので、一回当たりの稼働 時間から、使用可能な起動回数を計算して、前記表示要雇に表示するようにすることもできる。

上記の説明では、CO。がスレーザ製圏のレー ず発展効率を例に説明したが、光影起型関体レー ずの場合には設起光を発生させる影起入力と、励 起ランプの出力との効率に対して、同様に適用す ることができる。すなわち、上記のように特性曲 職を求め、影起ランプの寿命を表示することがで

第1図は本発明の一実施例のレーザ制御装置の 接働可能時間を求める機能を達成するためのプロック図、

第2図は本発明の一実施例のレーザ制御装置の ハードウェアの構成を示したブロック図、

第3図は本発明の処理のフローチャート、

第4図は特性曲線の例を示す図、

策5回は第4回のB部の詳細を示す図、

第6図はレーザの稼働時間とレーザ発振効率の 関係を示す図、

第7図はレーザ発援効率の変化の異なる2つの 特性曲線を示す図である。

1 ……ブロセッサ

3 ------励起用電源

・ 4 ………………………放電管

18 -----表示装置

2 4 ......イワーセンサ

3 1 …… 効率計算手段

きる。また、動起用にレーザダイオードを使用する場合も、レーザダイオードを一定時間をに交換する必要があるので、同様に、レーザダイオード に注入される注入電力と、レーザ出力から発振効 率を求め、採権可能時間を計算して、表示装置に 表示することができる。

#### [発明の効果]

以上説明したように本発別では、レーザ発振効 本から、特性曲線を求め、採機可能時間を計算 な表示するように構成したので、まペレークは残 りの稼働可能時間を正確に把握することができる、 光学館品の清勝等を確実に実施することができる。 また、的確にメインテナンスができるので、光 学部品の劣化、被損を防止できる。

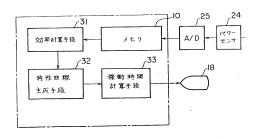
さらに、本発明は固体レーザの勘起ランプ、レ ーザダイオード等の交換等にも適用でき、同様の 効果を得ることができる。

4 図面の簡単な説明

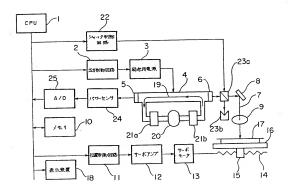
3 2 .....特性曲線生成手段

3 3 …… 稼働時間計算手段

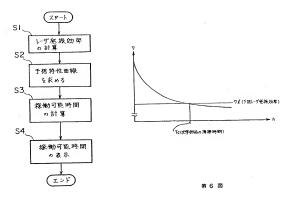
特許出額人 ファナック株式会社 代理人 弁理士 服部毅殿



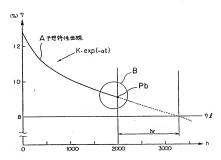
第 | 図



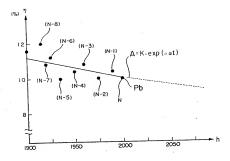
第2図



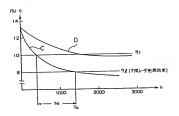
第3図



第 4 図



第 5 図



第 7 図